(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005 年7 月21 日 (21.07.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/066085 A1

(51) 国際特許分類7:

C03B 37/018

1、作中国/まこのかい四日 - ヘイの種類/

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/019644

(22) 国際出願日:

2004年12月28日(28.12.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-002128 2004 年1 月7 日 (07.01.2004) JF

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 信越化学 工業株式会社 (SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1000004 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 町田 浩史 (MACHIDA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒3140116 茨城県鹿島 郡神栖町奥野谷浜野 6 1 7 0-2 7 信越化学工業株 式会社内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 龍華 明裕 (RYUKA, Akihiro); 〒1600022 東京都新宿区新宿1丁目24番12号 東信ビル6階 Tokyo (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING POROUS PREFORM FOR OPTICAL FIBER AND GLASS PREFORM

(54) 発明の名称: 光ファイバ用多孔質母材の製造方法及びガラス母材

(57) Abstract: A process for producing a quartz glass preform for optical fiber, comprising carrying out a flame hydrolysis of glass raw materials in oxyhydrogen flame, depositing thus formed glass microparticles on a rotating target to thereby obtain a porous preform and subjecting the porous preform to dehydration and sintering to thereby obtain a transparent glass, characterized in that with respect to the surface temperature of porous preform that changes in accordance with a relative movement of glass microparticle deposition burner and target, regulation is effected so that the temperature difference (Ta-Tb) between surface temperature (Ta) of porous preform in contact with flame from the deposition burner and surface temperature (Tb) of porous preform prior to contact with flame satisfies the relationship: 200°C≤(Ta-Tb)≤700°C.

(57) 要約: ガラス原料を酸水素火炎中で火炎加水分解させ、生成したガラス微粒子を回転しているターゲット上に堆積して多孔質母材を形成し、これを脱水、焼結して透明ガラス化する光ファイバ用石英ガラス母材の製造方法において、ガラス微粒子堆積用バーナとターゲットとの相対移動とともに変化する多孔質母材の表面温度に対して、該堆積用バーナから生じる火炎との接触時の多孔質母材の表面温度(Ta)と、火炎接触前の多孔質母材の表面温度(Tb)との温度差(Ta—Tb)を、200~C \leq (Ta—Tb) \leq 700~C \subset C \subset C





明細書

光ファイバ用多孔質母材の製造方法及びガラス母材 技術分野

- [0001] 本発明は、OVD法において、火炎加水分解法により生成したガラス微粒子を出発 部材上に堆積させて多孔質母材を製造する方法、特には、ガラス微粒子の堆積効率 を向上させた光ファイバ用多孔質母材の製造方法及びガラス母材に関する。
- [0002] 文献の参照による組み込みが認められる指定国については、下記の出願に記載された内容を参照により本出願に組み込み、本出願の記載の一部とする。 特願2004-2128 出願日 平成16年1月7日 背景技術
- [0003] 通常、光ファイバ用石英ガラス母材(以下、単に光ファイバ母材と称する)は、外付け法(OVD法)で、ガラス原料を酸水素火炎中で火炎加水分解させ、生成したガラス 微粒子を回転している棒状ターゲットに、製品の大部分を堆積させて多孔質母材を 製作し、これを脱水、焼結して透明ガラス化している。
- [0004] 近年の光ファイバ市場の低迷に伴い、より低価格の光ファイバが求められている。よって、光ファイバの前駆体である光ファイバ母材の製造においても、製造コストの低減は重要な課題である。
- [0005] ガラス原料の火炎加水分解で生成したガラス微粒子は、火炎流とともに多孔質母材に吹き付けられ、付着するが、かなりの量(約5割)が堆積されることなく、排ガスとともに系外に排出される。このため、供給したガラス原料から生成したガラス微粒子をより高効率で多孔質母材に付着させる方法が求められている。
- [0006] それには、上記OVD法において、ガラス微粒子を高効率で付着させるためには、 出発母材となる棒状ターゲットとガラス微粒子堆積用バーナとの相対速度、距離、さらに、堆積用バーナの構造、堆積用バーナに流すガス流速等の因子について、詳細に検討する必要がある。
- [0007] しかし、これらの個々の因子について、最適条件を求めることは、多大な時間および費用を有する。さらに、各因子に対して最適条件を得ても、各因子が変化すると、

再度調査しなおす必要がある。

- [0008] そこで、特許文献1は、同心円多重管堆積用バーナを用いて、ガラス原料を火炎加水分解させて生成した微粒子をターゲットに付着させる際に、堆積中、成長するターゲット径に基づき、堆積用バーナの原料流路のレイノルズ数Reを制御することで、付着効率を向上させることができることを記載している。
- [0009] しかし、この方法で付着効率を向上させるためには、Re数を低減させる必要があり、付着速度を高速に維持して、さらに付着効率を向上させることが難しいという問題がある。
- [0010] この問題を簡易に解決するための手段として、スート表面を強制的に冷却すること が知られている。
- [0011] なお、多孔質母材の表面を強制的に冷却すると付着率が向上する現象については、次ぎの現象によるものと推測されている。すなわち、堆積用バーナにより生成されたガラス微粒子がターゲット表面に付着する基本メカニズムとして、熱泳動という現象が考えられている。上記現象によると、気体中に微粒子が存在し、その周囲ガスに温度勾配が存在すると微粒子は温度の高い方向から低い方向に移動する。
- [0012] そこで、OVD法において、堆積用バーナを相対移動させて、火炎加水分解により 生成した微粒子が火炎とともに直接ターゲットに衝突している領域を除いて、多孔質 母材の表面を強制的に冷却することにより、この冷却領域に再び堆積用バーナが相 対移動してきた際に、近隣の堆積時の火炎で温度が上昇している母材表面付近との 温度勾配が大きくなり、ガラス微粒子がより低温側に熱泳動することで、付着率が向 上する。
- [0013] また、母材の堆積表面を冷却する方法については、以下の方法が既に公知となっている。

特許文献2は、堆積用バーナの直上に堆積面に向けて冷却用ガス吹出口を配置し、N2又はArガスを吹き付けて多孔質母材を冷却する方法を、特許文献3は、出発母材に冷却用ガスとしてHeを吹き付け、多孔質ガラス層形成直前の部位の表面温度を約500℃にまで冷却して堆積を行う方法を記載している。特許文献4は、堆積用バーナの直上に堆積面に向けて冷却用ノズルを配置し、コロナ放電により発生させたイオ

ン噴流で、多孔質母材の表面を冷却しながら堆積を行う方法を、さらに、特許文献5 は、回転しているターゲットの火炎が直接当たらない面を、水冷用ノズルから噴射される水流で強制冷却する方法を記載している。

[0014] 特許文献1:特開2001-294429号公報

特許文献2:特開昭61-86440号公報

特許文献3:特開平01-203238号公報

特許文献4:特開昭64-65040号公報

特許文献5:特開平04-55336号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0015] しかし、これらの方法を用いて実際に多孔質母材を製造してみたところ、以下の問題点が生じることが判明した。

すなわち、堆積効率の向上を目指し、冷却を過度に行った場合、多孔質母材の外層部と内層部の間に大きな表面温度差が生じ、外層部と内層部との収縮率の差によって、母材表面にヒビ割れを生じる場合がある、ことが判明した。

[0016] 本発明は、多孔質母材の表面を冷却しながら堆積を行う方法において、多孔質母材の表面にヒビ割れを発生させることなく、ガラス微粒子の付着率の向上を図ることのできる、光ファイバ用多孔質母材の製造方法及びガラス母材を提供することを目的としている。

課題を解決するための手段

[0017] 本発明者による鋭意研究の結果、上記課題を解決したものであり、すなわち、本発明の光ファイバ用多孔質母材の製造方法は、ガラス原料を酸水素火炎中で火炎加水分解させ、生成したガラス微粒子を回転しているターゲット上に堆積して多孔質母材を形成し、これを脱水、焼結して透明ガラス化する光ファイバ母材の製造方法において、ガラス微粒子堆積用バーナとターゲットとの相対移動とともに変化する多孔質母材の表面温度に対して、該堆積用バーナから生じる火炎との接触時の多孔質母材の表面温度(Ta)と、火炎接触前の多孔質母材の表面温度(Tb)との温度差(Ta—Tb)を、200 ℃≤(Ta—Tb)≤700 ℃に調整することを特徴としている。なお、温度差(

Ta-Tb)の調整は、吸気口や排気口、ガス噴射口といった外部と接している箇所での 気流の向き、流量等を調整することで行うことができる。

- [0018] このようにして得られた光ファイバ用多孔質母材を脱水し、焼結・透明ガラス化する ことで、光ファイバ用ガラス母材を低コストで製造することができる。
- [0019] なお上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた発明となりうる。 発明の効果
- [0020] 本発明の光ファイバ用多孔質母材の製造方法によれば、堆積用バーナによる火炎の接触前後の多孔質母材の表面温度差(Ta-Tb)を、堆積中、200 ℃≤(Ta-Tb)≤ 700 ℃に調整することにより、多孔質母材の表面にヒビ割れを発生させることなく、ガラス微粒子の付着率の向上を図ることができる。
- [0021] このようにして得られた光ファイバ用多孔質母材を脱水し、焼結・透明ガラス化することで、光ファイバ用ガラス母材を低コストで製造することができる。 発明を実施するための最良の形態
- [0022] 以下、発明の実施形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、また実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
- [0023] ガラス微粒子の堆積部位は、堆積用バーナの移動につれて変位していくが、堆積部位の温度は、堆積用バーナの火炎の接触前後において変化する。このとき、火炎の接触前後の多孔質母材の表面温度差(Ta-Tb)が、200 ℃≤(Ta-Tb)≤700 ℃となるように、堆積用バーナへの水素と酸素の供給量を調整することにより、多孔質母材の表面にヒビ割れを発生させることなく、ガラス微粒子の付着率の向上を図ることができる。

なお、表面温度差(Ta-Tb)が200 ℃未満では、強制的に冷却を行っても、付着率の向上の効果があまり見られず、他方、この温度が700 ℃を超えると、堆積中に多孔質母材に製品として使用できないような、ヒビ割れが生じる。

[0024] 次ぎに、下記の比較例、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は、これらに限定されるものではなく、様々な態様が可能である。

[0025] (比較例1)

先ず、OVD法により直径50 mm ϕ の石英ガラス製棒状ターゲットを多孔質母材の製造装置にセットし、4本の同心円多重管堆積用バーナを150 mm間隔で配置して、ガラス微粒子の堆積を行った。

- [0026] 使用した同心円多重管堆積用バーナは5重管からなるものであり、堆積初期においては、中心管に原料ガス(SiCl₄)1 Nl/min/バーナ及び酸素8 Nl/min/バーナ、第3管に水素50 Nl/min/バーナ、第5管には酸素20 Nl/min/バーナをそれぞれ供給し、堆積終了時には、中心管に原料ガス(SiCl₄)10 Nl/min/バーナ及び酸素20 Nl/min/バーナ、第3管に水素200 Nl/min/バーナ、第4管に窒素4 Nl/min/バーナ、第5管には酸素60 Nl/min/バーナとなるように、スート外径の増加に伴い、原料ガス、酸素及び水素の量をそれぞれ調整した。
- [0027] 上記条件にて、堆積用バーナをターゲットに対し100 mm/minの速度で相対移動させながら多孔質母材の外径が300 mm φとなるまで堆積を行った。なお、上記堆積中に、堆積用バーナから生じる火炎との接触時の多孔質母材の表面温度(Ta)と火炎接触前の多孔質母材の表面温度(Tb)との表面温度差(Ta-Tb)を測定したところ、その差は100℃であった。

上記条件にて50 hrにわたり堆積を行った結果、表面ヒビの発生はなかったものの、 堆積速度2000 g/hr、付着効率0.50であった。

[0028] (実施例1乃至6及び比較例2)

使用した装置は、多孔質母材の表面を強制的に冷却する手段、すなわち吸気口を 備えている。

直径50 mm ϕ の石英ガラス製棒状ターゲットを装置にセットし、OVD法により同心円多重管堆積用バーナを用いて多孔質母材の堆積を行った。堆積用バーナには5重管堆積用バーナを使用し、各管に供給するガスは、中心管;SiCl $_4$ +O $_2$ 、第2管;Air、第3管; $_4$ 、第4管; $_5$ 、第5管;O $_2$ とした。

[0029] 供給ガスの条件は、先の比較例1と同一とし、堆積用バーナをターゲットに対し100 mm/minの速度で相対移動させながら、多孔質母材の外径が300 mm φ となるまで堆積中の表面温度差(Ta-Tb)を変化させ、堆積を行った。

表1に、堆積結果及びそのときの表面温度差(Ta-Tb)の値を示した。

表中、表面温度差(Ta-Tb)を800 ℃とした比較例2は、堆積途中で多孔質母材の 表面にヒビ割れが発生したため、堆積を途中で中止した。

なお、表面温度の測定は、サーモグラフの値をもって測定値としたが、他の方法によって測定してもよい。

[表1]

No.	(Ta·Tb) [°C]	表面温度の 調整	付着時間 [hr]	付着率 [一]	付着速度 [g/hr]	表面ヒビの 発生
比較例1	100	無し	50.0	0.50	2000	無し
実施例1	200	調整	49.0	0.51	2040	無し
2	300	調整	48.1	0.52	2080	無し
3	400	翻整	46.3	0.54	2160	無し
4	200	ح	45.5	0.55	2200	無し
5	009	曅鰮	43.9	0.57	2280	無し
9	002	曅鰮	42. 4	0.59	2360	無し
比較例2	008	體	25	250mm φ で堆積中止	Ŀ	有り

[0030] 表1から明らかなように、堆積中、表面温度差(Ta-Tb)を200 ℃≤(Ta-Tb)≤700 ℃に調整した実施例1乃至6は、表面ヒビの発生も無く、付着率も0.51~0.59と従来より高く、ガラス微粒子付着率の向上を図ることができた。

[0031] 以上、実施形態を用いて本発明を説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施

形態に記載の範囲には限定されない。上記実施形態に、多様な変更又は改良を加えることができる。そのような変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、請求の範囲の記載から明らかである。

産業上の利用可能性

[0032] 本発明の光ファイバ用多孔質母材の製造方法によれば、ガラス微粒子の付着率の 向上を図ることができ、光ファイバのコスト低減に寄与する。

請求の範囲

- [1] ガラス原料を酸水素火炎中で火炎加水分解させ、生成したガラス微粒子を回転しているターゲット上に堆積して多孔質母材を形成し、これを脱水、焼結して透明ガラス化する光ファイバ用石英ガラス母材の製造方法において、ガラス微粒子堆積用バーナとターゲットとの相対移動とともに変化する多孔質母材の表面温度に対して、該堆積用バーナから生じる火炎との接触時の多孔質母材の表面温度(Ta)と、火炎接触前の多孔質母材の表面温度(Tb)との温度差(Ta—Tb)を、200 ℃≤(Ta—Tb)≤700 ℃に調整することを特徴とする光ファイバ用多孔質母材の製造方法。
- [2] 請求項1で得られた光ファイバ用多孔質母材を脱水し、焼結・透明ガラス化してなることを特徴とする光ファイバ用ガラス母材。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/019644

A. CLASSIFIC Int.Cl ⁷	ATION OF SUBJECT MATTER C03B37/018	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C03B37/018					
According to Inte	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SEARCHED							
Minimum docum Int.Cl ⁷	tentation searched (classification system followed by classification syste	assification symbols)					
Jitsuyo Kokai Ji		tsuyo Shinan Toroku Koho roku Jitsuyo Shinan Koho	1996-2005 1994-2005				
WPI							
C. DOCUMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
Y	JP 07-144928 A (Yazaki Corp. 06 June, 1995 (06.06.95), Claims; Par. No. [0016]; draw (Family: none)		1,2				
Y	JP 10-101343 A (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 21 April, 1998 (21.04.98), Par. Nos. [0002], [0004] (Family: none)		1,2				
Y	<pre>JP 11-349345 A (Sumitomo Elected.), 21 December, 1999 (21.12.99), Claims; Par. No. [0004]; draw (Family: none)</pre>		1,2				
Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		 "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family 					
Date of the actual completion of the international search 04 March, 2005 (04.03.05)		Date of mailing of the international search report 29 March, 2005 (29.03.05)					
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer					
Facsimile No.		Telephone No.					

	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) . ⁷ C03B37/018		
	2. P\ mg		
B. 調査を行ったと	厅った分野 最小限資料(国際特許分類(IPC))		
	版小版資料(国際特許分類(IPC)) . ⁷ C03B37/00-37/16	•	
	C03B8/04		
日本国実用新 日本国公開実	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの 案公報 1922-1996年 用新案公報 1971-2005年	•	,
	案登録公報 1996-2005年	·	
日本国登録実	:用新案公報 1994-2005年 		
国際調査で使用 WPI	用した電子データベース (データベースの名称、	、調査に使用した用語)	
C. 関連する	ると認められる文献	*	
引用文献の			関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Y	JP 07-144928 A (矢崎総勢	*************************************	1, 2
1	1995.06.06,特許請求の範囲,	• • • • •	
,	(ファミリーなし)	[0010], A	• •
37	ID 10 10 10 40 4 (公子母	= All List	
Y	JP 10-101343 A (住友電気		1, 2
	1998. 04. 21, [0002],	[0004]	
	(ファミリーなし)	•	-
		•	
区欄の続き	さにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
I had I salah			
	カカテゴリー	の日の後に公表された文献	to be a total was to a more
「A」特に関連 もの	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表も 出願と矛盾するものではなく、多	
	頭目前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの	69707水柱又化北三幅
	公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、当	当該文献のみで発明
「L」優先権主	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考え	えられるもの
	くは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、🖁	
文献(理由を付す) 上の文献との、当業者に		上の文献との、当業者にとって自	
	よる開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられる	5もの
	頭目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	「&」同一パテントファミリー文献	
 国際調査を完了	了した日	国際調査報告の発送日 29. 3.	2005
121/31/1/022 6 7 6 .	04. 03. 2005	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	,
	D名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	4T 3342
	国特許庁(ISA/JP) 郎便番号100-8915	前田 仁志	
	単便番号100−8915 ポ千代田区霞が関三丁目4番3号	 電話番号	内線 3463
水水鱼	14 1 14日で改27元 日 41年 3 万	一部加重な ひりしゅうしてエエバエ	rэлж 3463

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP 11-349345 A (住友電気工業株式会社) 1999. 12. 21, 特許請求の範囲、【0004】、図 (ファミリーなし)	1, 2
,		
		•
39		0